

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-163022

(43)Date of publication of application : 07.06.2002

(51)Int.Cl.

G05D 7/00
C08L 1/28
F15B 21/06
G01N 27/447
G01N 37/00
G05D 7/06

(21)Application number : 2000-362915

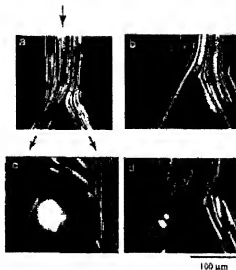
(71)Applicant : JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY
CORP

(22)Date of filing : 29.11.2000

(72)Inventor : TSUKIDA SHIYOUICHIRO
FUNATSU TAKASHI
SHOJI SHUICHI

(54) METHOD OF CONTROLLING FLOW IN MICRO-SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily control a flow of a fluid in a micro-system without using complicated valve structure.**SOLUTION:** A substance having a property of sol-gel transition by stimulation is added to the fluid flowing in a micro-passage of the micro-system, the stimulation is applied to a desirable portion on the micro-passage, and the fluid is thereby gelled to control the flow.

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テラコード ⁷ (参考)
G 0 5 D 7/00		G 0 5 D 7/00	B 3 H 0 8 2
C 0 8 L 1/28		C 0 8 L 1/28	4 J 0 0 2
F 1 5 B 21/06		F 1 5 B 21/06	5 H 3 0 7
G 0 1 N 27/447		G 0 1 N 37/00	1 0 1
37/00	1 0 1	G 0 5 D 7/06	Z
審査請求 有 請求項の数 7 O L (全 5 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2000-362915(P2000-362915)

(22) 出願日 平成12年11月29日 (2000.11.29)

(71) 出願人 396020800

科学技術振興事業団

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

(72) 発明者 月田 承一郎

京都府京都市中央区堺町通り二条上ル 亀
屋町167-502

(72) 発明者 船津 高志

東京都東久留米市柳産1-2-15

(72) 発明者 庄子 晋一

埼玉県所沢市松葉町25-19-205

(74) 代理人 100093230

弁理士 西澤 利夫

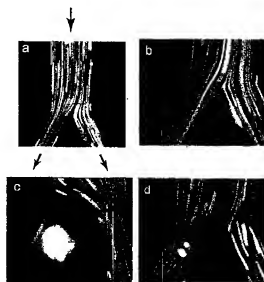
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 マイクロシステムにおける流れの制御方法

(57) 【要約】

【課題】 複雑なバルブ構造を用いることなく、マイクロシステムにおける流体の流れを簡便に制御する方法を提供する。

【解決手段】 マイクロシステムの微小流路を流れる流体に、刺激によりゾルーゲル転移する物質を添加し、微小流路上の所望の箇所に刺激を与え、流体をゲル化させて流れを制御する。



100 μm

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 マイクロシステムにおける流体の流れを制御する方法であって、マイクロシステムの微小流路を流れる流体に、刺激によりゾル-ゲル転移する物質を添加し、微小流路上の所望の箇所に刺激を与え、流体をゲル化させて流れを制御することを特徴とするマイクロシステムにおける流れの制御方法。

【請求項 2】 刺激が温度変化である請求項 1 のマイクロシステムにおける流れの制御方法。

【請求項 3】 刺激が電圧である請求項 1 のマイクロシステムにおける流れの制御方法。

【請求項 4】 温度変化が赤外線照射によるものである請求項 2 のマイクロシステムにおける流れの制御方法。

【請求項 5】 刺激によりゾル-ゲル転移を起こす物質が、メチルセルロースである請求項 1 ないし 4 のいずれかのマイクロシステムにおける流れの制御方法。

【請求項 6】 請求項 1 ないし 5 のいずれかの流れの制御方法によって流体の流れを制御するマイクロシステム。

【請求項 7】 請求項 6 のマイクロシステムを含有する装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 この出願の発明は、マイクロシステムにおける流れの制御方法に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、マイクロシステムの流路を流れる流体の流れを ON-OFF 的に制御する方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術とその課題】 半導体産業における微細加工技術の発展により、シリコンやガラス基板上に作製されたマイクロ電極が、液体クロマトグラフィーの電気化学検出器や医療現場における小型の電気化学センサーなどの分析機器において広く用いられるようになった。また、ゲノム分析の分野においては、DNA 塩基配列を決定するために、ガラス基板上に作製した微小なマイクロチャンネルでの電気泳動分析が一般的に行われており、このような観点からも、基板上へのマイクロ電極の作製が極めて重要とされている。

【0003】 このようなマイクロシステムへの関心は、マイクロ電極に留まらず、近年では、小型分析機器の開発を念頭においた micro-total-analysis system (μ -TAS) やマイクロリアクターの作製、開発などが注目され、世界的に活発な研究が進められている。 μ -TAS やマイクロリアクターは、少量の試料で測定、分析が可能で、持ち運びが可能で、低コストが実現できるなど、従来のデバイスに比べて、優れている面が多々ある。したがって、従来にも増して、様々な構造体を基板上に導入する方法が重要と考えられ、検討

されている。

【0004】 つまり、このような μ -TAS やマイクロリアクターでは、通常の分析機器や化学反応器において、チューブやバルブの役割を果たす微細な構造体を基板上に作製する必要がある。微小流路の成形加工については、従来のフォトリソグラフィやエッチング技術の応用により実現されている。しかし、微小バルブについては、その機構の複雑さから、実用的なものを得るのが困難とされている。

10 【0005】 微小バルブは移動する部位であり、かつ試料等の流れを制御する部位であるため、高い耐久性や精度が求められる。しかし、 μ -TAS やマイクロリアクターで要求されるような耐久性と精度を有する微細なバルブをマイクロシステム上に加工する方法は、これまで確立されていないのが実情である。また、通常の分析機器や化学反応器に使用されるような複数の部品からなるバルブは、必然的に漏れや詰まりなどの原因となる箇所が多いことになるため、初期の性能を持続させることが困難であるという問題があった。

20 【0006】 そこで、この出願の発明は、以上のとおり課題に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点を解消し、複雑なバルブ構造を用いることなく、マイクロシステムにおける流体の流れを簡便に制御する方法を提供することを課題としている。

【0007】

【課題を解決するための手段】 この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、まず第 1 には、マイクロシステムにおける流体の流れを制御する方法であって、マイクロシステムの微小流路を流れる流体に、刺激によりゾル-ゲル転移する物質を添加し、微小流路上の所望の箇所に刺激を与え、流体をゲル化させて流れを制御するマイクロシステムにおける流れの制御方法を提供する。

【0008】 また、この出願の発明は、前記第 1 の発明において、第 2 には、刺激が温度変化であるマイクロシステムにおける流れの制御方法を、第 3 には、刺激が電圧であるマイクロシステムにおける流れの制御方法を提供する。

40 【0009】 この出願の発明は、さらに、第 4 には、前記第 2 の発明において、温度変化が赤外線照射によるものである請求項 2 のマイクロシステムにおける流れの制御方法を提供する。

【0010】 第 5 には、この出願の発明は、上記第 1 から第 4 のいずれかの発明において、刺激によりゾル-ゲル転移を起こす物質が、メチルセルロースである請求項 1 ないし 4 のいずれかのマイクロシステムにおける流れの制御方法を提供する。

【0011】 さらに、この出願の発明は、第 6 には、前記第 1 から第 5 のいずれかの発明の流れの制御方法によって流体の流れを制御するマイクロシステムを提供す

る。

【0012】そして、第7には、この出願の発明は、前記第8の発明の方法システムを含有する装置をも提供する。

【0013】

【発明の実施の形態】この出願の発明のマイクロシステムにおける流れの制御方法は、マイクロシステムの微小管路を流れる流体に、刺激によりゾル-ゲル転移する物質を添加し、流れを制御したい箇所で局所的に刺激を与えることにより、該流体中の物質がゲル化し、管路を塞いだり管路に新たな壁を形成したりし、流れが停止したり流れの方向や流速が変わったりするという原理に基づくものである。また、この刺激を除去することによりゲル化した物質が再びゾルとなり、流れは元どおりに戻される。

【0014】このようなマイクロシステムにおける流れの制御方法では、例えば図1に示すように、マイクロシステム(1)の基板(2)上に作製された微小管路(3)上に、Y字型等の分岐点(4)を設け、試料(5)とゾル-ゲル転移する物質(6)を含有する流体(7)を流し、下流側で赤外線レーザー(8)等により刺激を与えれば、刺激を受けた箇所では物質(6)がゲル化し(6')、流体が複数の微小管路(3)の中の1本または複数本を選択的に流れるように制御することが可能となる。また、赤外線レーザー(8)等の刺激を付与する位置や範囲を調節すれば、物質(6)がゲル化(6')して微小管路(3)上に壁を形成し、微小管路(3)の幅を狭め、流体(7)の流速を制御することも可能となる。したがって、この出願の発明のマイクロシステムにおける流れの制御方法では、流体(7)中に添加されたゾル-ゲル転移する物質(6)が、流体(7)の流れを停止、あるいは流量や流速を調整する微小バルブの働きをすることになる。そして、このような微小バルブは、刺激の負荷や除去に対応してON-OFF的に作用するものであるといえる。

【0015】この出願の発明のマイクロシステムにおける流れの制御方法では、以上のとおり原理と機構に基づいて流体の流れを制御できるものであれば、刺激を与える方法は、流体中の刺激によりゾル-ゲル転移する物質に応じて選択でき、どのようなものであってもよい。例えば温度変化によってゾル-ゲル転移を起こす物質を用いた場合には温度、電圧の印加によってゾル-ゲル転移を起こす物質を用いた場合には電気とすることができる。他にもpH、濃度変化、光等が例示されるが、流体全体に渡って刺激が付与されてしまうものは、流れを部分的に制御することが不可能となり、ON-OFF的な制御ができなくなるため、好ましくない。すなわち、マイクロシステムの微小管路上に局所的に負荷かけるような刺激であることが好ましい。このような刺激としては、温度や電気が好ましく例示される。例えば、温度変

化を与えるためには、赤外線レーザーを照射すれば、局所的な加熱が可能となり、集光により細かな範囲を急速に加熱したり、走査して広い範囲を加熱したりでき、好ましい。電氣的刺激を局所的に与える方法としては、微小管路上の所望の箇所に電極等を設けられよい。

【0016】さらに、この出願の発明のマイクロシステムにおける流れの制御方法では、刺激によりゾル-ゲル転移する物質は、どのようなものであってもよい。種々の高分子化合物から、微小管路に試料と溶媒等の他の物質と反応したり、影響を与えたりしないものを選択できる。

【0017】ゾル-ゲル転移は、一般に高分子化合物において見られる現象である。高分子は、溶液中でコロイド状に存在し、この状態をゾルという。高分子間の架橋形成を徐々に進行させると、高分子溶液は、液体状のゾルから柔らかい固体状のゲルに変化する。このようなゾル-ゲル転移を刺激により起こす物質としては、約55℃で可逆的なゾル-ゲル転移を起こすメチルセルロースやゼラチン、約10V/cmの電場を与えることによりゾル-ゲル転移を起こすN-イソプロピルアクリルアミドが好ましく例示される。とくに好ましくは、無害で室温において安定なゾル状態となるメチルセルロースである。

【0018】この出願の発明のマイクロシステムにおける流れの制御方法において、以上のとおり刺激でゾル-ゲル転移をする物質の濃度、分子重、架橋度等は、流体の粘度を著しく上昇させることなく、流体中に含まれる試料や流体等の他の物質に影響を与えない程度であれば、とくに限定されない。発明者らの鋭意研究によれば、濃度が0.1~1wt%で粘度が水の10~100程度のものとするのが好ましい。もちろん、高粘度の流体の挙動を分析する場合など、状況に応じてこの範囲外の濃度や粘度としてもよい。

【0019】この出願の発明のマイクロシステムにおける流れの制御方法において、対象となるマイクロシステムは、微小管路を有し、流体の流れを部分的に停止あるいは流量や流速を調整できるバルブを有することが望ましいものであれば、その形状、材質、サイズ等とはとくに限定されない。この出願の発明のマイクロシステムにおける流れの制御方法は、とくに微小な管路における流れを温度等の刺激により精度高く制御できるものである。流体中の物質のゾル-ゲル転移を応用するものであることから、管路の径が、1~500μm程度と微細であるほど切り替え速度が短縮されるといえる。例えば、管路の径を10μm程度とすれば、ミリ秒単位の速度での切り替えも可能となる。もちろん、この出願の発明のマイクロシステムにおける流れの制御方法においては、マイクロシステム上の管路の径は、これらに限定されない。

【0020】この出願の発明は、また、以上のとおり方法によって流体の流れを制御するマイクロシステムを

も提供する。このようなマイクロシステムは、以上のとおり、ゾルーゲル転移する物質を添加した流体に刺激を与えることにより流れを停止したり流量や流速を調整したりできるものであれば、その形状、材質、サイズ、用途等とはくに限定されない。

【0021】さらに、この出願の発明は、このようなマイクロシステムを含有する装置をも提供する。例えば、微量の試料で分析が可能な電気化学センサーや電気泳動装置などの分析機器や、微量の出発物質を用いての合成を可能とする化学反応器などが挙げられる。もちろん、この出願の発明の装置は、これらに限定されず、その用途、構成、サイズ、材質等は種々のものが考慮される。

【0022】以下、添付した図面に沿って実施例を示し、この発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、この発明は以下の例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であることは言うまでもない。

【0023】

【実施例】<実施例1>シリコン基板上に、図1に示されるようなY字型の分枝点を有する微小流路（入り口：幅150 μ m、深さ50 μ m、出口：幅75 μ m、深さ50 μ m）を作成した。

【0024】この微小流路に、直径1 μ mの蛍光ラテックスビーズを含む1重量%メチルセルロース溶液を流速1.5 μ L/minで流した。

【0025】この流路における流体の流れをCCDカメラにより撮影し（Daqer-MTI社製CCD-300-RC）、その1フレーム（33ミリ秒露光）を図2（a）および（b）に示した。図2（a）および（b）より、Y字型の微小流路中を流体が流れる様子が観察された。

【0026】次に、分枝点の下流にある一方の微小流路の入り口付近に、波長1480nm、出力0.8Wの赤外レーザーを照射した。赤外レーザーを照射している際の微小流路における流体の流れを撮影したところ、赤外*

*レーザーを照射した方の微小流路においてメチルセルロースがゲル化し、流路が塞がれたことが確認された（図2（c））。

【0027】さらに、赤外レーザーの照射を停止したところ、メチルセルロースのゲルは直ちにゾルとなり、再びY字型の流路全体を流体が流れる様子が観察された（図2（d））。

【0028】以上より、流体中のメチルセルロースが赤外レーザーの照射にすばやく応答し、繰り返し使用できる高性能の微小バルブとして作用することが確認された。

【0029】

【発明の効果】以上詳しく説明したとおり、この発明によって複雑なバルブ構造を用いることなく、マイクロシステムにおける流体の流れを停止したり、流量や流速を調整する簡便な方法が提供される。

【図面の簡単な説明】

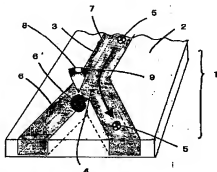
【図1】この発明のマイクロシステムにおける流れの制御方法を例示した概念図である。

【図2】この発明の実施例において、Y字型の流路を有するマイクロシステムにおける流れを撮影した画像を示す図である。（a：赤外レーザー照射前、b：赤外レーザー照射前、c：赤外レーザー照射、d：赤外レーザー照射停止、矢印：流れ方向）

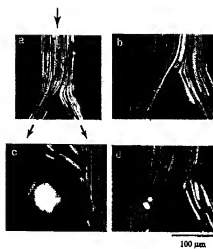
【符号の説明】

- 1 マイクロシステム
- 2 基板
- 3 微小流路
- 4 分枝点
- 5 試料
- 6 ソルーゲル転移する物質（ゾル）
- 6' ソルーゲル転移する物質（ゲル）
- 7 流体
- 8 赤外レーザー
- 9 流れ

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

G 0 5 D 7/06

識別記号

F I

G 0 1 N 27/26

キーワード(参考)

3 3 1 E

F ターム(参考) 3H082 CC05 DD12 EE20

4J002 AB031 AD011 BG121 GT00

HA01 HA03

5H307 AA15 AA20 BB05 CC03 DD11

DD12 EE04 EE36 ES02 HH01